明細書

物理層デバイスのテスト方法、テスト回路付き物理層デバイス、および テスト回路付き送受信回路

技術分野

本発明は、物理層デバイスのテスト方法、テスト回路を有するテスト 回路付き物理層デバイス、およびテスト回路を有するテスト回路付き送 受信回路に関し、例えばIEEE1394インターフェースの物理層デ バイス (物理層チップ) などに適用されるものである。

背景技術

従来、物理層デバイスとしては、例えばIEEE1394インターフェースの物理層デバイス知られ、これは例えば図5に示すように概略構成されている。

すなわち、この物理層デバイス1は、リンク層インターフェース2、 物理層ロジック回路3、3つのポート4~6からなり、これにより1つ のデバイスを形成している。

このような物理層デバイス1において、出荷の際などにおいて、IEEE1394規格で決められている各規格を満足するか否かのテストをする必要がある。

このテストの場合には、図5に示すように、物理層デバイス1と接続 されるリンク層デバイス7の他に、相手となる物理層デバイス8および リンク層デバイス9が必要となる。

このため、テスト時には、物理層デバイス1のリンク層インターフェース2は、リンク層デバイス7の物理層インターフェース10に接続さ

れるとともに、物理層デバイス1のポート4~6は、相手の物理層デバイス8のポート4~6とケーブル11でそれぞれ接続される。さらに、物理層デバイス8のリンク層インターフェース2は、リンク層デバイス9の物理層インターフェース10に接続される。

このように、従来、物理層デバイス1において、IEEE1394規格で決められている各規格をテストするような場合には、物理層デバイス1と接続されるリンク層デバイス7の他に、相手となる物理層デバイス8およびリンク層デバイス9が必要となる。このため、特殊な環境でテストを行う必要があり、テスト時間の増加やテスト費用の増大を招くというような不都合があった。

次に、従来からのIEEEI1394インターフェースの物理層デバイスの具体的な構成の一例を図12に示す。

この物理層デバイスは、他のIEEE1394と接続するために3つのケーブルポート (以下、ポートという) 101~103を備えている。ポート101には、ツイストペア線TPA上にデータを送出するドライバ104と、ツイストペア線TPA上のデータを受信するレシーバ105と、ツイストペア線TPB上にデータを送出するドライバ106と、ツイストペア線TPB上のデータを受信するレジーバ107とを備えている。同様に、ポート102、103もドライバ104、レシーバ105、ドライバ106、およびレシーバ107を備えている。

各ポート101~103の各ドライバ104、106には、上位層からのパケットが送信データエンコーダ108でエンコードされたデータが入力されるようになっている。また、各ポート101~103の各レシーバ105、107が受信したデータは、受信データデコーダ109でデコードされるようになっている。

なお、図12に示す物理層デバイスは、上記の構成要素以外に、接続

機器との調停を行う回路や、リンク層デバイスとのインタフェース回路などを含むが、図12ではそれらの回路は省略されている。

ところで、上記のような物理層デバイスを量産してその良否を選別する場合には、一般に、別のIEEEI394システム(ノード)との間でIEEE1394規格に準じた所定の関係を確立したのち、送受信回路であるポート101~103のテストなどを実施している。

しかし、従来のテスト方法では、IEEE1394規格に準じた所定のシーケンスが必要であるために、テスター上に別のIEEE1394システムが必要となり、特殊なテスト環境となっている。

このため、上記のような物理層デバイスを量産してその良否を選別する場合には、テストコストの増大を招き、さらにはテスト時間の増加によって製造費用 (チップコスト) の増大を招くという不都合がある。

本発明は、かかる背景の下になされたものであり、物理層デバイスの テストをそれ単体でできるようにし、テスト時間の短縮化、テスト費用 の低減化ができるようにした物理層デバイスのテスト方法及びテスト回 路付き物理層デバイスを提供することを目的とする。

さらに、本発明は、例えばIEEE1394インターフェースの物理 層デバイスのように送受信機能を有するデバイスにおいて、特殊なテス ト環境でテストを行う必要がなくなってテスト時間を短縮できるように し、もって、テストコスト及び製造費用の低減が実現できるようにした テスト回路付き送受信回路を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、リンク層インターフェースと、このリンク層インターフェースと接続される物理層ロジック回路と、この物理層ロジック回路に接続される複数のポートとを備えた物理層デバイスにおいて、前記リンク

層インターフェースの相手となるテスト用リンク層回路と、前記物理層ロジック回路の相手となるテスト用物理層ロジック回路とを内部に予め設けておき、テスト時に、前記テスト用リンク層回路を、前記リンク層インターフェースを介して前記物理層ロジック回路と接続し、かつ、前記テスト用物理層ロジック回路を、前記複数のポートを経由して前記物理層ロジック回路に接続し、前記リンク層インターフェース、前記物理層ロジック回路、および前記複数のポートのテストを行うようにしたことを特徴とする物理層デバイスのテスト方法を提供する。

このようなテスト方法からなる発明では、物理層デバイスのテストが 物理層デバイス単体でできるので、テストが容易となり、テスト時間の 短縮化、テスト費用の低減化を実現することができる。

また、本発明は、リンク層インターフェースと、このリンク層インターフェースと接続される物理層ロジック回路と、この物理層ロジック回路に接続される複数のポートとを備えた物理層デバイスにおいて、テスト時に、前記リンク層インターフェースを介して前記物理層ロジック回路と接続し、その物理層ロジック回路との間で所定のデータの授受を行うテスト用リンク層回路と、テスト時に、前記複数のポートを介して前記物理層ロジック回路と接続し、その物理層ロジック回路との間で所定のデータの授受を行うテスト用物理層ロジック回路と、を備えたことを特徴とするテスト回路付き物理層デバイスを提供する。

このような構成からなる本発明のテスト回路付き物理層デバイスでは、 テスト時には、テスト用リンク層回路は、リンク層インターフェースを 介して物理層ロジック回路と接続し、その物理層ロジック回路との間で 所定のデータの授受を行う。テスト用物理層ロジック回路は、複数のポートを介して接続し、物理層ロジック回路との間で所定のデータの授受 を行う。このため、リンク層インターフェース、物理層ロジック回路、 および複数のポートの所定のテストが実現できる。

従って、本発明のテスト回路付き物理層デバイスでは、物理層デバイスのテストを物理層デバイス単体でできるので、テストが容易となり、 テスト時間の短縮化、テスト費用の低減化を実現することができる。

本発明のテスト回路付き物理層デバイスの実施態様として、前記リンク層インターフェースは、外部のリンク層デバイスまたは前記テスト用リンク層回路と選択的に接続できるスイッチを含み、

前記複数のポートのうちの所定のポートは、前記物理層ロジック回路 または前記テスト用物理層ロジック回路と選択的に接続できるスイッチ を含んでいることを特徴とするテスト回路付き物理層デバイスが挙げら れる。

このような構成からなる本発明のテスト回路付き物理層デバイスでは、 リンク層インターフェースが、外部のリンク層デバイスまたはテスト用 リンク層回路と選択的に接続できる。このため、本発明にかかるテスト 回路付き物理層デバイスは、試作品のみならず実際の製品に適用できる。

さらに、本発明は、ドライバとレシーバとを少なくとも1組備えた送 受信回路において、前記ドライバが送信するテストデータを記憶するテ ストデータ記憶手段と、前記レシーバが前記ドライバから送信される前 記テストデータを受信したときに、その受信テストデータと前記テスト データ記憶手段に記憶されている前記テストデータとを比較する比較手 段と、を備えたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路を提供する。

本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記受信テストデータを記憶する受信用記憶手段を設け、かつ、前記比較手段は、前記受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデータとを比較するようにしたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記テストデータ記憶手段と前記受信用記憶手段とはそれぞれレジスタで構成し、この両レジスタは同一のクロックで同期動作するようにしたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

このような構成からなる本発明のテスト回路付き送受信回路では、テスト時には、ドライバにテストデータが入力されると同時に、そのテストデータはテストデータ記憶手段に記憶される。ドライバから送信されるテストデータはレシーバで受信され、比較手段は、その受信テストデータとテストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する。比較手段の比較結果は、モニタで監視される。

従って、本発明のテスト回路付き送受信回路では、送受信回路のテストを、特殊なテスト環境で行う必要がなくなってテスト時間を短縮でき、 もって、テストコストや製造費用の低減が実現できる。

さらに、本発明は、1組の第1ドライバおよび第1レシーバと、他の 1組の第2ドライバおよび第2レシーバとを少なくとも備えた送受信回 路において、前記第1ドライバが送信するテストデータを記憶するテス トデータ記憶手段と、前記第1レシーバおよび前記第2レシーバが、前 記第1ドライバから送信される前記テストデータをそれぞれ受信したと きに、その各受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶され ている前記テストデータとをそれぞれ比較する比較手段と、を備えたこ とを特徴とするテスト回路付き送受信回路を提供する。

本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記第1レシーバの受信テストデータを記憶する第1受信用記憶手段と、前記第2レシーバの受信テストデータを記憶する第2受信用記憶手段とを設け、かつ、前記比較手段は、前記第1受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを

比較する第1比較手段と、前記第2受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第2比較手段と、からなることを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記テストデータ記憶手段、前記第1受信用記憶手段、および前記第2受信用記憶手段はそれぞれレジスタで構成し、これらのレジスタは同一のクロックで同期動作するようにしたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

このような構成からなる本発明のテスト回路付き送受信回路では、テストに先立って、第1ドライバと第2レシーバとが外部の結線により接続される。テスト時には、第1ドライバにテストデータが転送されると同時に、そのテストデータはテストデータ記憶手段に記憶される。第1ドライバから送信されるテストデータは、第1レシーバおよび第2レシーバにそれぞれ受信される。比較手段は、その各受信テストデータとテストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを、それぞれ比較する。比較手段の比較結果は、モニタで監視される。

従って、本発明のテスト回路付き送受信回路では、送受信回路のテストを、特殊なテスト環境でテストを行う必要がなくなってテスト時間を 短縮でき、もって、テストコスト及び製造費用の低減が実現できる。

さらに、本発明は、1組の第1ドライバおよび第1レシーバと、他の 1組の第2ドライバおよび第2レシーバとを少なくとも備えた送受信回 路において、テストデータを記憶するテストデータ記憶手段と、前記テ ストデータを前記第1ドライバまたは前記第2ドライバに入力するのを 選択する選択手段と、前記第1レシーバおよび前記第2レシーバが、前 記第1ドライバから送信される前記テストデータをそれぞれ受信したと きに、その各受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデータとをそれぞれ比較する一方、前記第2レシーバが、前記第2ドライバから送信される前記テストデータを受信したときに、その受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデータとを比較する比較手段と、を備えたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路を提供する。

本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記第1レシーバの受信テストデータを記憶する第1受信用記憶手段と、前記第2レシーバの受信テストデータを記憶する第2受信用記憶手段とを設け、かつ、前記比較手段は、前記第1受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第1比較手段と、前記第2受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第2比較手段と、からなることを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記テストデータ記憶手段、前記第1受信用記憶手段、および前記第2受信用記憶手段はそれぞれレジスタで構成し、これらのレジスタは同一のクロックで同期動作するようにしたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

このような構成からなる本発明のテスト回路付き送受信回路では、テストに先立って、第1ドライバと第2レシーバとが外部の結線により接続される。テスト時には、選択手段により第1ドライバにテストデータが入力されると同時に、そのテストデータはテストデータ記憶于段に記憶される。第1ドライバから送信されるテストデータは、第1レシーバおよび第2レシーバにそれぞれ受信される。比較手段は、その各受信テ

ストデータとテストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを、 それぞれ比較する。比較手段の比較結果は、モニタで監視される。

次に、そのテストデータ記憶手段に記憶されるテストデータが、選択手段により第2ドライバにテストデータが入力される。第2ドライバから送信されるテストデータは、第2レシーバで受信される。比較手段は、その受信テストデータとテストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する。比較手段の比較結果は、モニタで監視される。

従って、本発明のテスト回路付き送受信回路では、送受信回路のテストを、特殊なテスト環境でテストを行う必要がなくなってテスト時間を 短縮でき、もって、テストコスト及び製造費用の低減が実現できる。

さらに、本発明のテスト回路付き送受信回路の実施態様として、前記送受信回路は、IEEE1394インターフェースの物理層デバイスであることを特徴とするテスト回路付き送受信回路が挙げられる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明のテスト回路付き物理層デバイスの実施形態を、IEEE1394インターフェースの物理層デバイスに適用した場合のブロック図である。

図2は、物理層ロジック回路の具体的な構成例を示すブロック図である。

図3は、テスト用リンク層回路の構成例を示すブロック図である。

図 4 は、テスト用物理層ロジック回路の具体的な構成例を示すプロック図である。

図5は、従来技術の説明図である。

図 6 は、本発明のテスト回路付き送受信回路の第 1 実施形態を、IEEE 1 3 9 4 インターフェースの物理層デバイスに適用したブロック図

である。

図7は、その第1実施形態のテスト回路の詳細を示すブロック図である。

図8は、本発明のテスト回路付き送受信回路の第2実施形態を、IE EE1394インターフェースの物理層デバイスに適用したブロック図である。

図9は、その第2実施形態のテスト回路の詳細を示すブロック図である。

図10は、本発明のテスト回路付き送受信回路の第3実施形態を、I EEE1394インターフェースの物理層デバイスに適用したプロック 図である。

図11は、本発明のテスト回路付き送受信回路の第4実施形態を、I EEE1394インターフェースの物理層デバイスに適用したブロック 図であり、その物理層デバイスの一部を示している。

図12は、従来のIEEE1394インターフェースの物理層デバイスの具体的な構成の一例を示すブロック図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の物理層デバイスのテスト方法及びテスト回路付き物理層デバイスの実施形態について、図1~図4を参照して説明する。

図1は、実施形態にかかるテスト回路付き物理層デバイスを、IEEEE1394インターフェースの物理層デバイスに適用したプロック図である。

この物理層デバイス21は、図1に示すように、リンク層インターフェース2、物理層ロジック回路3、およびポート4~6の他に、リンク層インターフェース2、物理層ロジック回路3、およびポート4~6の

所定の動作をテストするために、テスト用リンク層回路 2 2 、テスト用物理層ロジック回路 2 3 、およびセレクタ用のスイッチ 2 4 ~ 2 6 を内部に予め備えている。

リンク層インターフェース 2 は、外部のリンク層デバイス、またはテスト用リンク層回路 2 2 との間で所定のデータの授受を行うようになっている。

物理層ロジック回路 3 は、ポート 4 ~ 6 を介して外部またはテスト用物理層ロジック回路 2 3 と所定のデータの授受を行うとともに、その際に、送信データのエンコード、受信データのデコード、またはデータ送受信の際の調停などを行うようになっている。

各ポート4~6は、図示しないが、データを送信するドライバと、データを受信するレシーバからなっている。ポート4は、物理層ロジック回路3に常時接続されている。ポート5、6は、スイッチ25、26により通常は物理層ロジック回路3側に接続され、テスト時には、スイッチ25、26の切り換えによりテスト用物理層ロジック回路23に接続されるようになっている。

テスト用リンク層回路 2 2 は、図 5 に示すリンク層デバイス 7 に相当 し、テスト時に、リンク層インターフェース 2 を介して物理層ロジック 回路 3 と接続し、後述のようなテスト動作を行うようになっている。

テスト用物理層ロジック回路 2 3 は、図 5 に示す物理層デバイス 8 に相当し、テスト時に、ポート 4 ~ 6 を介して物理層ロジック回路 3 と接続し、後述のようなテスト動作を行うようになっている。

スイッチ24は、切換え自在な接点を有し、通常はその接点が図1の 位置にあり、テスト動作の場合にはテスト用リンク層回路22からの制 御信号により図1の位置から反対側に切り換わるようになっている。

スイッチ25、26は、切換え自在な接点を有し、通常はその接点が

図1の位置にあり、テスト動作の場合にはテスト用物理層ロジック回路 23からの制御信号により図1の位置から反対側に切り換わるようになっている。

次に、物理層ロジック回路3の具体的な構成の一例について、図2を 参照して説明する。

この物理層ロジック回路 3 は、図 2 に示すように、ステートマシン 3 1、パケットコンローラ 3 2、レジスタ 3 3、セレクタ 3 4、エンコーダ回路 3 5、デコーダ回路 3 6、ポートコントローラ 3 7、ポートステートマシーン 3 8 を備えている。

ステートマシン31は、各部の制御を行うようになっている。パケットコンローラ32は、レジスタ33と連係して所定のパケットを生成するようになっている。セレクタ34は、各部の信号を選択的にエンコーダ回路35に供給するようになっている。

エンコーダ回路 3 5 は、送信データをエンコードして各ポート 4 ~ 6 の各ドライに供給するようになっている。デコーダ回路 3 6 は、各ポート 4 ~ 6 の各レシーバが受信した受信データをデコードするようになっている。ポートコントローラ 3 7 は、各ポート 4 ~ 6 の送受信を制御するようになっている。ポートステートマシーン 3 8 は、各ポート 4 ~ 6 の調停を行うようになっている。

次に、テスト用リンク層回路 2 2 の構成の一例について、図 3 を参照 して説明する。

このテスト用リンク層回路 2 2 は、図 3 に示すように、テスト回路 4 1 と物理層インターフェース 4 2 とからなる。テスト回路 4 1 は、テストの際に、所定のパケットを生成し、このパケットを利用して所定の手順で物理層ロジック回路 3 との間でデータの授受を行うようになっている。従って、テスト回路 4 1 は、そのテストの内容に応じてその構成が

異なるものである。

次に、テスト用物理層ロジック回路23の具体的な構成の一例について、図4を参照して説明する。

このテスト用物理層ロジック回路 2 3 は、図 4 に示すように、その構成が図 2 に示す物理層ロジック回路 3 の構成と基本的に同一であり、テスト・シーケンス回路 5 1 を含む点が異なる。

テスト・シーケンス回路 5 1 は、図 5 に示すリンク層デバイス 9 に相当するものであり、テストの際に、テスト用物理層ロジック回路 2 3 がポート 5、6 のドライバに供給すべき送信データを生成するとともに、ポート 5、6 の受信データを処理するために、各部を所定の手順で制御するようになっている。

なお、他の部分の構成は図2と同一であるので、同一の部分には同一 符号を付してその説明は省略する。

次に、このような構成からなる実施形態にかかる物理層デバイス21 のテストの方法の一例について説明する。

まず、テストに先立って、図1に示すように、ポート4~6の各外部接続端子をケーブル27により外部接続する。

この状態でテストが開始されると、スイッチ24の接点が、テスト用リンク層回路22からの制御信号により図1の位置とは反対の位置に切り換わるとともに、スイッチ25、26の各接点が、テスト用物理層ロジック回路23からの制御信号により図1の位置とは反対の位置に切り換わる。

その後、テスト用リンク層回路 2 2 のテスト回路 4 1 が動作を開始する。すなわち、テスト回路 4 1 は、所定のパケットを生成し、このパケットに基づいて所定の信号の授受を物理層ロジック回路 3 との間で行う(図 3 参照)。例えば、この信号としては、IEEE 1 3 9 4 規格に規

定されているリンクリクエスト信号LRea、ステータス信号、イベント信号などがある。そして、これらの各信号を外部に適宜手段で取り出してモニタすることにより、リンク層インタフェース2および物理層ロジック回路3の動作の良否を判断する。

一方、テスト用物理層ロジック回路23も動作を開始する。すなわち、テスト用物理層ロジック回路23のテスト・シーケンス回路51は、テスト用物理層ロジック回路23の各部がポート5、6のドライバに供給すべき送信データを生成するとともに、各部がポート5、6の受信データを処理するように、所定の手順で各部を制御する。このため、物理層ロジック回路3とテスト用物理層ロジック回路23とは、ポート4~6を介してデータの授受を行う。

そして、例えば、物理層ロジック回路3からの送信データとテスト用物理層ロジック回路23の受信データを適宜手段で外部に取り出してモニタするとともに、テスト用物理層ロジック回路23からの送信データと物理層ロジック回路3の受信データを適宜手段で外部に取り出してモニタすることにより、物理層ロジック回路3およびポート4~6の動作の良否を判断する。

以上説明したように、この実施形態によれば、物理層デバイス21単体で所定のテストが実現できるので、テストが容易となって、テスト時間の短縮化、テスト費用の低減化を実現することができる。

また、この実施形態によれば、リンク層インターフェース 2 が、外部のリンク層デバイスまたはテスト用リンク層回路 2 2 とスイッチ 2 4 により選択的に接続できる。このため、物理層デバイス 2 1 は、試作品のみならず実際の製品に適用できる。

なお、上記の実施形態では、物理層デバイス21は、スイッチ24を 含む場合について説明したので、物理層デバイス21は、試作品のみな ず実際の製品にも適用できる。しかし、本発明は、試作品のみに適用することも可能であり、この場合には、スイッチ 2 4 を省略できる。

次に、本発明のテスト回路付き送受信回路の第1実施形態について、 図6および図7を参照して説明する。

図6は、第1実施形態のテスト回路付き送受信回路を、IEEE13 94インターフェースの物理層デバイスに適用した場合のブロック図である。

この物理層デバイス11は、図6に示すように、他のIEEE1394機器と接続してデータの送受信を行うための3つのポート101~103を備え、各ポート101~103は、エンコーダ回路121、122およびデコーダ回路123の他に、自己のポートの動作を後述のようにテストするための第1テスト回路124および第2テスト回路125を備えている。従って、テスト回路124、125は、通常動作には使用されず、テスト動作にのみ使用される。

ポート101は、データを送信するドライバ(第1ドライバ)104 と、データを受信するレシーバ(第1レシーバ)105とを備えこれら が一対となり、データを送信するドライバ(第2ドライバ)106と、 データを受信するレシーバ(第2レシーバ)107とを備えこれらが一 対となっている。

ドライバ104は、その入力側がエンコーダ回路121および第1テスト回路124にそれぞれ接続され、その出力側がレシーバ105の入力側と接続されるとともにツイストペア線(TPA)に接続されるようになっている。レシーバ105は、その入力側がドライバ104の出力側と接続され、その出力側がデコーダ回路123および第1テスト回路124にそれぞれ接続されている。

さらに、ドライバ106は、その入力側がエンコーダ回路122およ

び第2テスト回路125にそれぞれ接続され、その出力側がレシーバ107の入力側と接続されるとともにツイストペア線(TPB)に接続されるようになっている。レシーバ107は、その入力側がドライバ106の出力側と接続され、その出力側がデコーダ回路123および第2テスト回路125にそれぞれ接続されている。

ポート102、103は、図6に示すようにポート101と同様に構成するので、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明は省略する。

なお、図6に示す物理層デバイス111は、上記の構成要素以外に、接続機器との調停を行う回路や、リンク層デバイスとのインタフェース 回路などを含むが、図6ではそれらの回路は省略されている。

次に、第1テスト回路124および第2テスト回路125の詳細な構成について、図7を参照して説明する。

第1テスト回路124は、テスト時にエンコーダ回路121から出力されるテストデータを記憶するテストデータ記憶手段としてのレジスタ241と、テスト時にレシーバ105が受信したテストデータを記憶する受信用記憶手段としてのレジスタ242と、テスト時にレジスタ242に記憶される受信テストデータをレジスタ241に記憶されるテストデータと比較する比較器(コンパレータ)243とを備え、比較器243の出力信号が外部に出力されてモニタされるようになっている。

レジスタ241とレジスタ242とは、同一のクロックCLKにより 同期動作するようになっている。また、レジスタ241、242には、 有効データが送信されているときにアサートされる信号StrtTmが エンコーダ回路121から供給されている。レジスタ242は、その信 号StrtTmがアサート後に、ドライバ104およびレシーバ105 の遅延時間を経過後に、データ保持を行うようになっている。 第2テスト回路125は、テスト時にエンコーダ回路122から出力されるテストデータを記憶するレジスタ251と、テスト時にレシーバ107が受信したテストデータを記憶するレジスタ252と、テスト時にレジスタ252に記憶される受信テストデータをレジスタ251に記憶されるテストデータと比較する比較器253とを備え、比較器253の出力信号が外部に出力されてモニタされるようになっている。

レジスタ 2 5 1 とレジスタ 2 5 2 とは、同一のクロック C L K により 同期動作するようになっている。また、レジスタ 2 5 1、 2 5 2 には、 有効データが送信されているときにアサートされる信号 S t r t T m が エンコーダ回路 1 2 2 から供給されている。レジスタ 2 5 2 は、その信号 S t r t T m がアサート後に、ドライバ 1 0 6 およびレシーバ 1 0 7 の遅延時間を経過後に、データ保持を行うようになっている。

次に、このような構成からなる第1実施形態にかかる第1テスト回路 124および第2テスト回路125がポート101をテストする場合の 動作について、図7を参照して説明する。

まず、エンコーダ回路121に外部からパケットデータが入力されると、そのパケットデータはエンコードされてエンコーダ回路121からはテストデータが出力され、このテストデータは、ドライバ104に転送されるとともにレジスタ241に記憶される。ドライバ104に入力されたテストデータは、ドライバ104で差動信号に変換されて出力される。この差動信号は、レシーバ105で受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ242に記憶される。

比較器 2 4 3 は、レジスタ 2 4 2 に記憶された受信テストデータをレジスタ 2 4 1 に記憶されているテストデータと比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路 2 4 3 からの出力信号をモニタすることにより、ドライバ 1 0 4 やレシーバ 1 0 5 の動作の良

否を判別できる。

一方、エンコーダ回路122に外部からバケットデータが入力されると、そのパケットデータはエンコードされてエンコーダ回路122からはテストデータが出力され、そのテストデータは、ドライバ106に転送されるとともにレジスタ251に記憶される。ドライバ106に入力されたテストデータは、ドライバ106で差動信号に変換されて出力される。この差動信号は、レシーバ107で受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ252に記憶される。

比較器 2 5 3 は、レジスタ 2 5 2 に記憶された受信テストデータをレジスタ 2 5 1 に記憶されているテストデータと比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路 2 5 3 からの出力信号をモニタすることにより、ドライバ 1 0 6 やレシーバ 1 0 7 の動作の良否を判別できる。

以上の動作は、ポート101にかかるテスト動作であるが、他のポート102、103にかかるテスト動作もそれと同様であるので、その説明は省略する。

以上説明したように、この1実施形態によれば、第1テスト回路12 4によりドライバ104やレシーバ105の動作の良否が短時間に判別できるとともに、第2テスト回路125によりドライバ106やレシーバ107の動作の良否が短時間に判別できる。

従って、このテスト回路によれば、物理層デバイス111のポート101~103のテストを、特殊なテスト環境で行う必要がなくなってテスト時間を短縮でき、もって、物理層デバイス111のテストコスト及び製造費用の低減が実現できる。

次に、本発明のテスト回路付き送受信回路の第2実施形態について、 図8および図9を参照して説明する。 図8は、第2実施形態のテスト回路付き送受信回路を、IEEE13 94インターフェースの物理層デバイス111Aに適用したブロック図 である。

この物理層デバイス111Aは、図6に示す物理層デバイス111に おける各ポート101~103の第1テスト回路124と第2テスト回路125を、図8に示すように第1テスト回路134と第2テスト回路 135に置き換えたものである。

なお、この物理層デバイス111Aは、テスト回路134、135を除く他の部分の構成は、図6に示す物理層デバイス1110構成と同一であるので、同一の構成要素には同一符号を付してその構成の説明は省略する。

次に、第1テスト回路134および第2テスト回路135の詳細な構成について、図9を参照して説明する。

第1テスト回路134は、図9に示すように、テストデータ記憶手段としてのレジスタ341と、セレクタ342と、受信用記憶手段としてのレジスタ343と、比較器344とを備え、レジスタ341、343 および後述の第2テスト回路135のレジスタ351は、例えば50M H z 程度の低速のテスト用クロックCLKにより同期動作するようになっている。

レジスタ341は、エンコーダ回路121から出力されるテストデータを予め記憶しておくようになっている。セレクタ342は、通常の動作時にはエンコーダ回路121の出力データをドライバ104に転送し、外部からテストモードが設定されるテスト動作時には、レジスタ341に記憶されているテストデータをドライバ104に向けて転送するとともに、比較器344に転送するようになっている。

レジスタ343は、テストモード時に、レシーバ105からの受信テ

ストデータを格納するようになっている。比較器 3 4 4 は、テストモード時に、レジスタ 3 4 3 記憶された受信テストデータをレジスタ 3 4 1 に記憶されているテストデータと比較するとともに、比較器 3 4 4 の出力信号が外部に出力されてモニタされるようになっている。

第2テスト回路135は、図9に示すように、受信用記憶手段としてのレジスタ351と、比較器352とを備えている。

レジスタ351は、テストモード時に、レシーバ107が受信した受信テストデータを格納するようになっている。比較器352は、テストモード時に、レジスタ351に記憶された受信テストデータをレジスタ341に記憶されているテストデータと比較し、比較器352の出力信号が外部に出力されてモニタされるようになっている。

次に、このような構成からなる第2実施形態にかかる第1テスト回路 134および第2テスト回路135がポート101をテストする場合の 動作について、図9を参照して説明する。

この場合には、テストに先立って、図9に示すように、ドライバ10 4とドライバ106の出力側の+端子同士を外部配線137により電気 的に接続するとともに、ドライバ104とドライバ106の出力側の-端子同士を外部配線138により電気的に接続する。また、エンコーダ 回路121に外部から入力されたパケットデータをエンコードしたテス トデータが、レジスタ341に予め記憶されているものとする。

この状態で外部からテストモードが設定されると、セレクタ342により、レジスタ341に記憶されているテストデータがドライバ104 に向けて転送されるとともに、比較器344に転送される。

ドライバ104に転送されたテストデータは、ドライバ104で差動信号に変換されて出力される。この差動信号は、レシーバ105で受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ34

3に記憶される。比較器 3 4 4 は、レジスタ 3 4 3 に記憶された受信テストデータをレジスタ 3 4 1 に記憶されているテストデータと比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路 3 4 4 からの出力信号をモニタすることにより、ドライバ 1 0 4 やレシーバ 1 0 5 の動作の良否を判別できる。

一方、ドライバ104から出力される差動信号は、レシーバ107で 受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ 351に記憶される。比較器352は、レジスタ351に記憶された受 信テストデータをレジスタ341に記憶されているテストデータと比較 し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路3 52からの出力信号をモニタすることにより、レシーバ107の動作の 良否を判別できる。

以上の動作は、ポート101にかかるテスト動作であるが、他のポート102、103にかかるテスト動作もそれと同様であるので、その説明は省略する。なお、ポート102、103のテストの場合には、図8に示すように外部配線137、138により外部接続が行われる。

なお、レジスタ341、343、レジスタ351は、例えば50MH Z 程度の低速のテスト用クロックCLKにより同期動作するようになっている。このため、例えばドライバ104、レシーバ105における遅延が10μSであったとしても、クロックCLKの周期が20nSであるので、比較器344、352では、受信テストデータとテストデータの比較が容易にできる。従って、第1実施形態の場合に比べて受信のタイミングを気にすることなしに、送信時と受信時のデータの比較ができる。

以上説明したように、この2実施形態にかかるテスト回路によれば、 第1テスト回路134によりドライバ104やレシーバ105の動作の 良否が短時間に判別できるとともに、第2テスト回路135によりレシーバ107の動作の良否が短時間に判別できる。

従って、この2実施形態にかかるテスト回路によれば、物理層デバイス111Aのポート101~103のテストを、特殊なテスト環境で行う必要がなくなってテスト時間を短縮でき、もって、物理層デバイス111Aのテストコスト及び製造費用の低減が実現できる。

次に、本発明のテスト回路付き送受信回路の第3実施形態について、 図10を参照して説明する。

図10は、第3実施形態のテスト回路付き送受信回路を、IEEE1394インターフェースの物理層デバイス111Bに適用した場合のプロック図である。

この物理層デバイス111Bは、図8に示す物理層デバイス111A におけるポート102、103の第1テスト回路134を、図10に示 すように第2テスト回路135に置き換えたものである。

なお、この物理層デバイス111Bは、その置換された第2テスト回路135を除く他の部分の構成は、図8に示す物理層デバイス111Aの構成と同一であるので、同一の構成要素には同一符号を付してその構成の説明は省略する。

このような構成からなる物理層デバイス111Bでは、テストのときには、その外部接続は図10に示すようになる。すなわち、各ポート101~103のドライバ104、106の出力側の各+端子は外部配線151により電気的に接続され、そのドライバ104、106の出力側の各~端子は外部配線152により電気的に接続される。

そして、ポート101のテストは、物理層デバイス111Aのポート 101のテストと同様であるが、ポート102、103についてはその テストの内容が以下のようになる。 すなわち、ポート102、103のレシーバ105、107は、ポート101のドライバ104からの出力をそれぞれ受信し、この各受信テストデータは第2テスト回路135のレジスタ351に格納される(図9参照)。

第2テスト回路135の各比較器352は、その受信テストデータを 第1テスト回路134のレジスタ341に記憶されているテストデータ と比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較 回路352からの出力信号をモニタすることにより、レシーバ105、 107の動作の良否を判別できる。

従って、この第3実施形態のテスト回路によれば、物理層デバイス1 11Bのポート101~103のテストを、特殊なテスト環境で行う必要がなくなってテスト時間を短縮でき、もって、物理層デバイス111 Bのテストコスト及び製造費用の低減が実現できる。

次に、本発明のテスト回路付き送受信回路の第4実施形態について、 図11を参照して説明する。

図11は、第4実施形態のテスト同路付き送受信回路を、IEEE1 394インターフェースの物理層デバイス111Cに適用したブロック 図であり、その物理層デバイス111Cの一部を示す。

この物理層デバイス111Cは、図9に示す物理層デバイス111A の第1テスト回路134を、図11に示すように第1テスト回路134 Aに置き換えるようにしたものである。

なお、この物理層デバイス111 Cは、第1テスト回路134A以外の第2テスト回路135等の構成は、図9に示す物理層デバイス111 Aの構成と同一であるので、同一の構成要素には同一符号を付してその 構成の説明は省略する。

第1テスト回路134Aは、図11に示すように、レジスタ341、

セレクタ342、レジスタ343、比較器344の他に、切換えスイッチ345を備えるようにしたものである。

切換えスイッチ345は、通常動作はその切換え接点が図11の位置に固定され、テストの期間中は、当初、その切換え接点が図示の位置にあってレジスタ341に記憶されるテストデータをドライバ104に転送し、その後にその切換え接点が図示とは反対の位置に切り換わり、そのテストデータをドライバ106に転送するようになっている。

レジスタ341、セレクタ342、レジスタ343、および比較器344の各構成は、図10の第1テスト回路134と同様であるので、ここではその説明は省略する。

次に、このような構成からなる第4実施形態にかかる第1テスト回路 134Aおよび第2テスト回路135がポート1をテストする場合の動 作について、図11を参照して説明する。

この場合には、テストに先立って、図11に示すように、ドライバ1 04とドライバ106の出力側の+端子同士を外部配線137により電 気的に接続するとともに、ドライバ104とドライバ106の出力側の -端子同士を外部配線138により電気的に接続する。また、エンコー ダ回路121に外部から入力されたパケットデータをエンコードしたテ ストデータが、レジスタ341に予め記憶されているものとする。

この状態で外部からテストモードが設定されると、レジスタ341に記憶されているテストデータは、セレクタ342および切換えスイッチ345を経由してドライバ104に転送されるとともに、セレクタ342を経由して比較器344に転送される。

ドライバ104に転送されたテストデータは、ドライバ104で差動信号に変換されて出力される。この差動信号は、レシーバ105で受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ34

3に記憶される。比較器 3 4 4 は、レジスタ 3 4 3 に記憶された受信テストデータをレジスタ 3 4 1 に記憶されているテストデータと比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路 3 4 4 からの出力信号をモニタすることにより、ドライバ 1 0 4 やレシーバ 1 0 5 の動作の良否を判別できる。

一方、ドライバ104から出力される差動信号は、レシーバ107で受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ351に記憶される。比較器352は、レジスタ351に記憶された受信テストデータをレジスタ341に記憶されているテストデータと比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路352からの出力信号をモニタすることにより、レシーバ107の動作の良否を判別できる。

次に、スイッチ切換え信号により、切換えスイッチ345はその切換え接点が図11とは反対の位置に切り換わる。このため、レジスタ341に記憶されているテストデータは、セレクタ342および切換えスイッチ345を経由してドライバ106に転送される。ドライバ106に転送されたテストデータは、ドライバ106で差動信号に変換されて出力される。

この差動信号は、レシーバ107で受信されて元のテストデータに変換され、そのテストデータがレジスタ351に記憶される。比較器352は、レジスタ351に記憶された受信テストデータをレジスタ341に記憶されているテストデータと比較し、その比較結果にかかる出力信号を外部に出力する。その比較回路352からの出力信号をモニタすることにより、ドライバ106およびレシーバ107の動作の良否を判別できる。

以上説明したように、この4実施形態にかかるテスト回路によれば、

第1テスト回路134Aによりドライバ104やレシーバ105の動作の良否が短時間に判別できるとともに、第2テスト回路135によりドライバ106やレシーバ107の動作の良否が短時間に判別できる。

従って、この4実施形態にかかるテスト回路によれば、物理層デバイス111Cのポート101~103のテストを、特殊なテスト環境で行う必要がなくなってテスト時間を短縮でき、もって、物理層デバイス111Cのテストコスト及び製造費用の低減が実現できる。

産業上の利用可能性

以上述べたように、本発明の物理層デバイスのテスト方法及びテスト 回路付き物理層デバイスによれば、物理層デバイスが単体でテストを実 現できるので、テストが容易となって、テスト時間の短縮化、テスト費 用の低減化を実現することができる。

また、本発明のテスト回路付き送受信回路によれば、送受信の機能を テストするテスト回路を設けるようにしたので、例えば本発明をIEE E1394インターフェースの物理層デバイスのように送受信機能を備 えたデバイスに適用した場合には、特殊なテスト環境で行う必要がなく なってテスト時間を短縮でき、もって、テストコストや製造費用の低減 が実現できる。

請 求 の 範 囲

1. リンク層インターフェースと、このリンク層インターフェースと接続される物理層ロジック回路と、この物理層ロジック回路に接続される複数のポートとを備えた物理層デバイスにおいて、

前記リンク層インターフェースの相手となるテスト用リンク層回路と、 前記物理層ロジック回路の相手となるテスト用物理層ロジック回路とを 内部に予め設けておき、

テスト時に、前記テスト用リンク層回路を、前記リンク層インターフェースを介して前記物理層ロジック回路と接続し、かつ、前記テスト用物理層ロジック回路を、前記複数のポートを経由して前記物理層ロジック回路に接続し、

前記リンク層インターフェース、前記物理層ロジック回路、および前記複数のポートのテストを行うようにしたことを特徴とする物理層デバイスのテスト方法。

2. リンク層インターフェースと、このリンク層インターフェースと接続される物理層ロジック回路と、この物理層ロジック回路に接続される 複数のポートとを備えた物理層デバイスにおいて、

テスト時に、前記リンク層インターフェースを介して前記物理層ロジック回路と接続し、その物理層ロジック回路との間で所定のデータの授 受を行うテスト用リンク層回路と、

テスト時に、前記複数のポートを介して前記物理層ロジック回路と接続し、その物理層ロジック回路との間で所定のデータの授受を行うテスト用物理層ロジック回路と、

を備えたことを特徴とするテスト回路付き物理層デバイス。

3. 前記リンク層インターフェースは、外部のリンク層デバイスまたは

前記テスト用リンク層回路と選択的に接続できるスイッチを含み、

前記複数のポートのうちの所定のポートは、前記物理層ロジック回路 または前記テスト用物理層ロジック回路と選択的に接続できるスイッチ を含んでいることを特徴とする請求の範囲第2項に記載のテスト回路付 き物理層デバイス。

4.ドライバとレシーバとを少なくとも1組備えた送受信回路において、 前記ドライバが送信するテストデータを記憶するテストデータ記憶手 段と、

前記レシーバが前記ドライバから送信される前記テストデータを受信 したときに、その受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶 されている前記テストデータとを比較する比較手段と、

を備えたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路。

- 5. 前記受信テストデータを記憶する受信用記憶手段を設け、かつ、前記比較手段は、前記受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデータとを比較するようにしたことを特徴とする請求の範囲第4項に記載のテスト回路付き送受信回路。
- 6. 前記テストデータ記憶手段と前記受信用記憶手段とはそれぞれレジスタで構成し、この両レジスタは同一のクロックで同期動作するようにしたことを特徴とする請求の範囲第5項に記載のテスト回路付き送受信回路。
- 7. 1組の第 1 ドライバおよび第 1 レシーバと、他の 1 組の第 2 ドライバおよび第 2 レシーバとを少なくとも備えた送受信回路において、

前記第1ドライバが送信するテストデータを記憶するテストデータ記憶手段と、

前記第1レシーバおよび前記第2レシーバが、前記第1ドライバから

送信される前記テストデータをそれぞれ受信したときに、その各受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデータとをそれぞれ比較する比較手段と、

を備えたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路。

8. 前記第1レシーバの受信テストデータを記憶する第1受信用記憶手段と、前記第2レシーバの受信テストデータを記憶する第2受信用記憶手段とを設け、

かつ、前記比較手段は、前記第1受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第1比較手段と、前記第2受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第2比較手段と、からなることを特徴とする請求の範囲第7項に記載のテスト回路付き送受信回路。

- 9. 前記テストデータ記憶手段、前記第1受信用記憶手段、および前記第2受信用記憶手段はそれぞれレジスタで構成し、これらのレジスタは同一のクロックで同期動作するようにしたことを特徴とする請求の範囲第8項に記載のテスト回路付き送受信回路。
- 10.1組の第1ドライバおよび第1レシーバと、他の1組の第2ドライバおよび第2レシーバとを少なくとも備えた送受信回路において、

テストデータを記憶するテストデータ記憶手段と、

前記テストデータを前記第1ドライバまたは前記第2ドライバに入力 するのを選択する選択手段と、

前記第1レシーバおよび前記第2レシーバが、前記第1ドライバから 送信される前記テストデータをそれぞれ受信したときに、その各受信テ ストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデ ータとをそれぞれ比較する一方、前記第2レシーバが、前記第2ドライ バから送信される前記テストデータを受信したときに、その受信テスト データと前記テストデータ記憶手段に記憶されている前記テストデータ とを比較する比較手段と、

を備えたことを特徴とするテスト回路付き送受信回路。

11. 前記第1レシーバの受信テストデータを記憶する第1受信用記憶 手段と、前記第2レシーバの受信テストデータを記憶する第2受信用記憶手段とを設け、

かつ、前記比較手段は、前記第1受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第1比較手段と、前記第2受信用記憶手段に記憶された受信テストデータと前記テストデータ記憶手段に記憶されているテストデータとを比較する第2比較手段と、からなることを特徴とする請求の範囲第10項に記載のテスト回路付き送受信回路。

12. 前記テストデータ記憶手段、前記第1受信用記憶手段、および前記第2受信用記憶手段はそれぞれレジスタで構成し、これらのレジスタは同一のクロックで同期動作するようにしたことを特徴とする請求の範囲第11項に記載のテスト回路付き送受信回路。

13. 前記送受信回路は、IEEE1394インターフェースの物理層デバイスであることを特徴とする請求の範囲第4項乃至請求の範囲第12項のいずれかに記載のテスト回路付き送受信回路。

要 約 書

この物理層デバイス21は、リンク層インターフェース2、物理層ロジック回路3、およびポート4~6の他に、物理層ロジック回路3とポート4~6の動作をテストするために、テスト用リンク層回路22、テスト用物理層ロジック回路23、およびスイッテ24~26を内部に備えている。テスト時には、ポート4~6はケーブル27により外部接続されるとともに、スイッチ24~26の接点が切り換わる。これにより、物理層ロジック回路3は、テスト用リンク層回路22と接続され、ポート5、6はテスト用物理層ロジック回路23と接続される。この発明によれば、物理層デバイス単体でテストでき、テスト時間の短縮化、テスト費用の低減化が実現できる